# プロジェクタ用 638nm帯高出力赤色半導体レーザ

蔵本恭介\* 西田武弘\* 阿部真司\*

High Power 638nm Red Laser Diode for Display Applications Kyosuke Kuramoto, Takehiro Nishida, Shinji Abe

# 要 旨

現在,プロジェクタ用の光源として広く用いられている 高圧水銀ランプを,より高効率・高色再現性・長寿命・低 環境負荷といったメリットを持つ半導体レーザ(Laser Diode:LD)へ置き換える動きが進んでいる。実際に,青 色半導体レーザ光源を用いたプロジェクタは,既に市場に 投入されつつあるものの,赤色半導体レーザは,1素子当 たりの光出力が不足しており,現状では,置き換えがほと んど進んでいない状況である。

赤色半導体レーザの高出力化を阻害する要因は,前端面 近傍での光吸収によってCOD破壊(Catastrophic Optical Damage:レーザ端面の溶融破壊)が発生し,高光出力時 の信頼性が確保できないこと,及び活性層温度の上昇に よって光出力が飽和することである。

三菱電機では、現行の赤色半導体レーザ製品をベースに、 発光点幅を拡大することで端面における光密度を低減し、 端面COD耐性を向上させた。また、活性層温度の上昇を 抑えるために、パッケージを $\phi$ 5.6mm TO (Transistor Outline)オープンパッケージから、金属缶 (CAN)封止型 の $\phi$ 9.0mm TO-CANに大型化するとともに、3発光点構 造を採用した。

その結果,世界最高出力<sup>(注1)</sup>となるパルス駆動2.5W出力 までの良好な光出力特性と,2.5W動作での良好な信頼性 を持つ赤色半導体レーザを実現した。

(注1) 2014年6月17日現在,当社調べ



#### レーザプロジェクタの構成と638nm帯高出力赤色半導体レーザ

レーザプロジェクタの光源として,青,緑,及び赤色半導体レーザが用いられる。マイクロディスプレイデバイスが1つの構成の場合,レーザはデューティ比30%前後のパルスモードで駆動される。高輝度画像の実現及び低消費電力の要求に応えるためには、レーザ光源の高出力化・高効率化が必要となる。

## 1. まえがき

現在,プロジェクタ用の光源には,高圧水銀ランプが広 く用いられているが,ランプ寿命が3,000時間前後と比較 的短い,消費電力が大きい,水銀の環境負荷があるといっ た問題から,これをLED,蛍光体,LDといった固体光源 に置き換える動きが進んでいる。この中でも,LD光源は 他の光源に比べて,高効率で低消費電力であること,高輝 度であること,色再現性が良好であることから,有望な光 源である。このことから,青色LD光源と蛍光体を使用し たハイブリッドタイプのプロジェクタが,市場に投入され 始めている。

プロジェクタ光源用のLDは、大きな光出力を得ること が可能な横マルチモードLDが用いられる。赤色光源用の 横マルチモードLDは、既に数社で製品化されているが、 光出力が十分ではないために、プロジェクタ当たりの使用 個数が大きくなる傾向がある。そのため、安価なシステム を構成しにくく、現時点では普及が進んでいない。このこ とから、赤色LDの高出力化が強く望まれている。

これまで当社は、プロジェクタ等の光源用途に、高出力 赤色LD "ML501P73 (CW (Continuous Wave) 光出力0.75W, パルス光出力1.0W)"を開発・量産している。今回、この 製品をベースに、パルス光出力を2.5Wにまで増大させた 赤色LDを開発した。

本稿では,開発した高出力赤色LDの素子構造と素子設 計及び素子特性と信頼性評価結果について述べる。

## 2. 素子構造と素子設計

#### 2.1 赤色LDの素子構造

図1にAlGaInP系赤色LDの素子構造を示す。比較的容 易に高出力化が可能なBS(Broad Stripe)LD構造を採用し た。n型導電性を持つGaAs基板上に有機金属気相成長法 (Metal Organic Chemical Vapor Deposition: MOCVD) によって, n-AlInPクラッド層から, p-GaAsコンタクト 層までを積層する。活性層にはGaInP(ガリウムインジウ ムリン)材料を用いた単一量子井戸構造を用いている。

赤色LDの光出力が高温時に低下する主な理由は,熱エ ネルギーを得た電子が,pクラッド層のバンド障壁を乗り



越えて(オーバーフロー),発光に寄与しなくなることであ る。これを防止するため、今回の開発品では、p-AlInPク ラッド層のキャリア濃度を最適化している。また、活性層 への光閉じ込め量を増大させることで、発振に必要なキャ リア密度を低減し、電子のオーバーフローを抑制している<sup>(1)</sup>。 p-GaAsコンタクト層は、エッチングによって60μm幅 の3本のストライプ形状とし、その後に、絶縁膜を形成す る。このストライプ上部だけ開口させた上でp電極を形成 する。基板裏面にn電極を形成することで、垂直方向に電 流が流れる構造となっている。このような構造によって、 3本のストライプ部だけに電流が流れるため、3点からレ ーザ光が出射される。LD共振器長は1,500μmとした。

端面近傍での光吸収によって発生するCOD破壊の対策 として、LD端面には、当社独自の亜鉛熱拡散による量子 井戸構造の無秩序化によって端面窓構造を形成している<sup>(2)</sup>。

前端面には低反射コーティングを、後端面には高反射コ ーティングを施している。活性層からの発熱を効率良く放 熱させるため、LD素子をJ/D(Junction Down)でサブマウ ントにダイボンドし、 $\phi$ 9.0mmのTO-CANパッケージに 搭載した。

このLDの各発光点の幅は60µmと広いため、横モードは マルチモードで発振する。

#### 2.2 端面光密度の低減

赤色LDにおける主な高出力化阻害要因は,前端面での COD破壊である。これは,端面近傍での光吸収によって 端面が融解し,素子が故障する現象である。この故障モー ドでの平均故障時間(Mean Time to Failure: MTTF)は, 式(1)のように,前端面の光密度に大きく依存することが分 かっている<sup>(3)</sup>。

 $MTTF(COD) \propto P_{dens}^{-32} \cdots (1)$   $P_{dens} = \left(\frac{P_f}{W_e \cdot d}\right) \cdots (2)$   $P_{dens} : 光密度$   $P_f : 前端面光強度$   $W_e : 発光点幅$  d : スポット径(垂直)

高光出力化した場合でも、高い信頼性を確保するために は、発光点幅Weを大きくすることで端面の光密度を低減 し、CODの発生を抑制することが必要である。

今回,我々はデューティ比30%,パルス周波数120Hz, パルスピーク出力2.5Wのパルス動作におけるMTTFの目 標値を25,000時間とした。これを実現するために必要な光 密度の見積もり結果から,発光点幅を従来の40µmから 180µmへ大幅に増大することとした。この発光点幅への変 更は,1発光点のままその幅を広くする以外に,複数の発 光点に分割する方法もある。今回の開発品では,60µm幅 の発光点を3つ持つ素子構造を採用することにした。この 構造を選んだ理由については2.4節に述べる。

## 2.3 パッケージの大型化による熱抵抗の低減

赤色LDの光出力を制限するもう1つの要因に,光出力 の熱飽和がある。これは,高電流・高出力動作時に,活性 層又はその近傍領域における発熱によって,活性層の温度 が上昇することが原因となる。活性層温度を低減するため には,活性層とLDを保持するホルダ間の熱抵抗を低減す る必要がある。

今回,これを実現するために,現行製品のパッケージで ある5.6mm径のTOオープンパッケージを,より大型とな る9.0mm径のTO-CANに変更した<sup>(4)</sup>。図2に,その外形 を示す。

現行製品のパッケージである φ 5.6mm TOの, パッケージ部分の熱抵抗は, 熱シミュレーションによって2.13K/W と見積もられる。また, このパッケージを, 熱伝導グリスを介してLDホルダにセットしたと仮定したときの, パッケージとLDホルダ間の接触熱抵抗は4.07K/Wと見積もられる。一方, φ 9.0mm TO-CANの場合の, パッケージ熱抵抗は1.43K/W, 接触熱抵抗は1.37K/Wである。

このように、パッケージを大型化したことで、パッケージ熱抵抗と接触熱抵抗を合わせた熱抵抗値は6.20K/Wから 2.80K/Wに低減し、活性層温度の低下に大きく寄与することになる。

#### 2.4 素子構造変更による熱抵抗の低減

**2.2節**で述べたように,この開発品では,信頼性向上を 目的に,発光点幅を現行の40µmから180µmに増大するこ とにした。

図3に、開発したLDとサブマウントの模式図を示す。 図中の矢印は、活性層近傍における発熱がパッケージ方向 へ放熱するときの熱の流れを示している。発光領域を広く すると、この熱流の幅が広がることによって熱抵抗が小さ くなる。LDを *φ*9.0mm TO-CANパッケージに搭載した



図 2. *φ*9.0mm TO-CANパッケージ



図3.60µm幅3発光点構造での熱の流れ

プロジェクタ用638nm帯高出力赤色半導体レーザ・蔵本・西田・阿部

場合の,活性層からLDホルダ間の全熱抵抗値は,現行製品で9.83K/Wであるが,3発光点構造によって3.90K/Wに低減する<sup>(4)</sup>。

ここで,発光点左端から右端までの距離が大きいほど, 熱抵抗値が小さくなると考えられるが,今回は,光学系と の結合を考慮して,この距離を270µmとした。

## 3. 素子特性と信頼性評価結果

現行製品及び開発した赤色LDの光出力-電流特性の例 を、それぞれ図4(a),(b)に示す。駆動条件は、デューティ 比30%、パルス周波数120Hzのパルス駆動で、図中記載の 温度は、パッケージ底面における温度(ケース温度)である。

現行製品では、1.0W光出力までは良好なリニアリティ を示しているものの、高出力及び高温領域では光出力の飽 和が見られる。一方で、開発品では、25℃から55℃の温度 範囲で、2.5W以上の光出力まで良好な特性が得られている。

開発品の25℃及び45℃における2.5W出力時の動作電流 は、それぞれ2.71A、3.41A、動作電圧はそれぞれ2.26V、 2.33Vであった。25℃におけるスロープ効率は、1.20W/A となっている。

図5は、開発品を25℃,2.5Wでパルス駆動したときの 水平(FFP//)及び垂直方向(FFP⊥)の遠視野像である。光





図6.開発品の波長スペクトル

出力がピーク値の1/e<sup>2</sup>となるときの全幅は, それぞれ7.3°, 73.6°である。これらの形状は, 現行製品とほぼ同等と なっている。この放射角とレーザ光の出射サイズから見積 もったエタンデュ(Etendu)は, 0.0004mm<sup>2</sup>・Srである。

図6は、開発品を25℃,2.5Wでパルス駆動したときの 波長スペクトルである。ピーク波長は638.6nm,スペクト ルの半値全幅は約1.6nmとなっている。

この開発品では、従来製品に対し発光点数が3倍になっ ている。ここで、照射画像上の斑点模様の程度を示すス ペックルコントラストは、発光点数の平方根に反比例する ことを考えると、この開発品のスペックルコントラストは 従来品の6割程度になっていると考えられる。

図7に、この開発品をCW動作で定電流駆動したときの 寿命試験結果を示す。光出力は3.4Wで、活性層温度が



25℃のパルス動作時と同じになるようにケース温度を設定 した。4,000時間を経過しても故障の発生はなく,安定動 作している。このLDを2.5W,デューティ比30%で動作さ せる場合を考えると,この試験の光出力加速係数は式(1)か ら(3.4W/2.5W)3.2=2.68となる。この加速係数と,パルス 駆動における実動作時間が30%であることを考慮すると, 図7の試験は4,000(時間)×2.68/0.3=35,700時間無故障に 相当することになり,このLDが高い信頼性を持っている ことが分かる。この2.5Wパルス動作は,TO-CANパッケー ジタイプの638nm帯赤色LDで,世界最高出力の動作である。

#### 4. む す び

プロジェクタ光源用赤色LDの普及のためのキーポイン トである高光出力化の要求に応えるため、2.5W動作が可 能な高出力赤色LDを開発した。発光点幅増大によるCOD 耐性の向上に加え、 $\phi$ 9.0mm TO-CANパッケージと3発 光点構造の採用による熱抵抗低減によって、現行製品より も大きな光出力を実現した。さらに、25℃、2.5Wのパル ス動作で、35,000時間以上相当の安定動作を確認した。

現在,当社では,プロジェクタの高輝度化の要求に応え るため,更なる高出力化を進めている。また,CW動作品 の開発も進める予定である。

## 参考文献

- (1) Kuramoto, K., et al. : High Power AlGaInP Red Laser Diode, The 1st Laser Display Conference, LDCp7-1 (2012)
- (2) Tada, H., et al.: Uniform fabrication of highly reliable, 50-60mW-class, 685nm, window-mirror lasers for optical data storage, Jpn. J. Appl. Phys., 36, No.5A, 2666~2670 (1997)
- (3) Mitsuyama, H, et al.: Reliability Study on High-Power 638nm Broad Stripe Laser Diode, Opt. Rev.,
  21, No. 1, 43~47 (2014)
- (4) Kuramoto, K., et al. : High Power AlGaInP Red Laser Diode for Display Applications, The 21st International Display Workshop, PRJ1-2 (2014)